

2019 年度 第 50 回 日本溶接協会賞 受賞者

(第 36 期 第 9 回 定例理事会審議 2020 年 6 月 10 日 表彰)

1. 功績賞 該当者なし

2. 功労賞 1名

平田 好則 氏

3. 業績賞 4名

小原 昌弘 氏、篠崎 賢二 氏、高野 元太 氏、谷野 正幸 氏

4. 貢献賞 10名

石塚 俊雄 氏、岩崎 章夫 氏、河合 武洋 氏、近藤 優 氏、龍谷 一彦 氏、原沢 秀明 氏、樋口 眞一 氏、安田 功一 氏、山本 和美 氏、結城 正弘 氏

5. 技術賞

本賞 1件

技術名 : ITER トロイダル磁場コイルの溶接技術開発及び実機適用

受賞者名 : 西山 智之 氏、奥田 剛久 氏、香川 崇 氏、木村 正宏 氏 ; 三菱重工業(株)

開発奨励賞 1件

技術名 : 酸素プラズマ切断用電極の長寿命化技術に関する開発

受賞者名 : 石井 幸二 氏、井原 大輔 氏、青野 直也 氏 ; 日酸 TANAKA(株)

橋本 英明 氏 ; 中部電力(株)

真弓 聡 氏 ; (株)テクノ中部

6. 溶接注目発明賞 5件

発明名称 : ガスシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤ (特許 第 6437378 号)

受賞者名 : 齋藤 雅哉 氏、坂林 直樹 氏 ; 日鉄溶接工業(株)

木本 勇 氏 ; (一財)日本溶接技術センター

発明名称 : 超音波検査装置 (特許 第 6494369 号)

受賞者名 : 安部 正光 氏、中谷 光良 氏 ; 日立造船(株)

中山 吉晴 氏 ; (株)ニチゾウテック

発明名称 : スポット溶接継手及びその溶接方法 (特許 第 6528657 号)

受賞者名 : 富士本 博紀 氏、山口 博行 氏、藤田 卓也 氏、野口 泰隆 氏、今村 高志 氏 ;

日本製鉄(株)

発明名称 : レーザ溶接方法 (特許 第 6554670 号)

受賞者名 : 中川 龍幸 氏、向井 康士 氏、川本 篤寛 氏、藤原 潤司 氏、松岡 範幸 氏 ;

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株)

発明名称 : 磁気駆動アーク溶接装置及び溶接方法 (特許 第 6511302 号)

受賞者名 : 井上 裕之 氏、今泉 啓 氏、祢津 安宏 氏、中島 秀秋 氏 ; 愛知産業(株)

7. 会長特別賞 該当者なし